

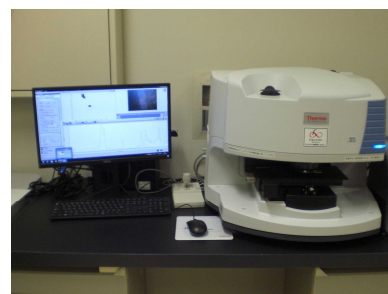
基礎から学ぶ！ FT-IR 分析セミナー

大分県産業科学技術センター

日頃より当センターをご利用いただきありがとうございます。今回、FT-IR 分析セミナーを開催しますのでご案内いたします。

FT-IR は有機物の分析に用いられ、自動車、プラスチック成型、半導体及び医療機器など幅広い業界で、製品開発や品質管理に利用されています。

FT-IR 分析の基礎はもちろん、実機を用いたワークショップも予定しておりますのでご参加下さい。



※この装置は競輪(公益財団法人 JKA) の補助により設置しました。

- 日 時 平成 29 年 8 月 25 日 (金) 13:30~16:00
会 場 大分県産業科学技術センター 2F 第 1 研修室ほか
内 容 1. 講義 (13:30~15:00)
□赤外分光の基礎 ~原理、スペクトルの帰属、データベースとの照合~
□各種測定法の原理と注意点
2. 実演 (15:00~15:30)
□FT-IR ワークショップ ~簡易分析、多成分ライブラリ検索~
3. 見学 (15:30~16:00)
□顕微 FT-IR による簡易異物分析
講 師 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ケミカルアナリシス事業本部 アプリケーション部 マネージャー 小松 守 氏
定 員 30 名
受 講 料 無料
申込期限 平成 29 年 8 月 18 日(金)必着 (メール、FAX にてお申し込みください)
問合せ先 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 石井
〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10
電話 : 097-596-7100 FAX : 097-596-7110
メール : ishii-saho@oita-ri.jp

FAX 097-596-7110 大分県産業科学技術センター 石井 行き
申込書「基礎から学ぶ！FT-IR 分析セミナー」

会社名		職氏名	
メール	※ 今後メールニュースでの技術研修等のご案内を希望する場合はチェックしてください→ <input type="checkbox"/> 希望する		
TEL	— —	FAX	— —
住所	〒		